

## 令和1年度 高難度選択酸化反応研究会シンポジウム

**主催** 触媒学会 高難度選択酸化反応研究会

**日時** 令和2年1月24日(金) 15:30-17:00 (15:10 受付開始)

**場所** 東京工業大学蔵前会館1階ロイヤルブルーホール (東京都目黒区大岡山 2-12-1)

アクセス：<http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/access/>

**参加費** 触媒学会会員 2,000 円, 触媒学会非会員 4,000 円, 学生 1,000 円

※ 本シンポジウムに先立ち, 同会場にて「触媒学会東日本支部講演会」が開催されます (13:30 開始). 詳細は会告をご覧ください.

※ 参加費は一日を通しての金額です. 本シンポジウムのみでも同額となります.

### プログラム

講演1 15:30-16:15

「MFI 型ゼオライトの活用による高収率過酸化水素エポキシ化

—クリーンな酸化剤による高選択的な機能化学品合成へ向けて—」

今 喜裕 (産業技術総合研究所触媒化学融合研究センター 研究チーム長)

講演2 16:15-17:00

「錯体化学を基盤とする均一系・不均一系酸化触媒の開発」

引地 史郎 (神奈川大学工学部物質生命化学科 教授)

**意見交換会** 会費 2,000 円 (予定)

シンポジウム終了後, 講演会場にて, ミキサー (飲み物+軽食) を開きます.

是非, ご参加下さい.

**問い合わせ先** (事前登録は必要ありません)

〒152-8552 東京都目黒区大岡山 2-12-1-S1-16

東京工業大学物質理工学院応用化学系

山中 一郎

Tel&Fax : 03-5734-2144

E-mail : [yamanaka.i.aa@m.titech.ac.jp](mailto:yamanaka.i.aa@m.titech.ac.jp) (山中), [iguchi.s.ab@m.titech.ac.jp](mailto:iguchi.s.ab@m.titech.ac.jp) (井口)